BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-128203

(43)Date of publication of application: 24.07.1984

(51)Int.CI.

CO1B 13/11

(21)Application number : 57-228491

(71)Applicant: OKAZAKI SACHIKO

(22)Date of filing:

29.12.1982

(72)Inventor: OKAZAKI SACHIKO

THE PRINCIPAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

KOKOMA MASUHIRO

(54) PRODUCTION OF OZONE

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the production efficiency of ozone when ozone is produced with an ozonizer by allowing a suitable additive such as SF6 to exist in the discharge field. CONSTITUTION: When a gaseous mixture contg. O2 and N2 such as air is passed through a discharge field, a substance for accelerating the dissociation or activation of nitrogen, e.g., SF6 is allowed to exist in the discharge field. Said substance for accelerating the dissociation or activation of nitrogen may be NO, CF4, CH2CF2, CH3F or CF2Br2. The rate of discharge energy used to produce ozone can be increased.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



545595JP02 (3843. TMETC 31 131) 10

⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-128203

⑤Int. Cl.³C 01 B 13/11

識別記号

庁内整理番号 7918-4G ❸公開 昭和59年(1984) 7月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈オゾン製造方法

②特 願 昭57-228491

②出 願 昭57(1982)12月29日

⑫発 明 者 岡崎幸子

東京都杉並区高井戸東2丁目20

番11号

⑩発 明 者 小駒益弘

和光市下新倉843—15

⑪出 願 人 岡崎幸子

東京都杉並区高井戸東2丁目20

番11号

⑩代 理 人 弁理士 萼優美

外1名

明 細 書

1 発明の名称

オゾン製造方法

2.特許請求の範囲

空気等の酸素と窒素を含む混合気体を放電場の中に流通せしめ、該放電場の中において六弗 化硫黄等の窒素の辨離または活性化を促進する 物質を共存させることを特徴とするオゾン製造 方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は効率よくオゾンを製造する方法に関 するものである。

従来のオソン(O₂)の製造方法としては、酸素(O₂)または空気流通下での無声放電を利用する方法、硫酸水溶液を白金または過酸化鉛電 極を用いて電解する方法などがある。

この中で無戸放電によりオゾンを発生させる場合は、基本的にはドイツ人のジーメンス (Siemens)によって考案された通常オゾナイザーと呼ばれる装置を使用する。実験室などで使

しかしながら、従来のオンナイザーにおいては、放電のエネルギーの中でオンと生成に使用される比率(エネルギー効率)は極めて低くく、例えば実用オンン酸度(10ないしょり・イザーを発ったとした場合、単位電力を用量は B O 8/kWh 程度である。原料空気の流速を速くしてオンンとの変更より低い変更で実験 a 規模の製造を行ったとしてもたかかり O

8/kwh てあり、酸杂分子の原子状酸紫への解離エネルギーより計算した理論収量 12008/kwb には遙かに及ばない。

本発明は上記従来技術の問題点を解決するためのものである。

その目的とするところは、オゾン製造の際放 電場に適当を添加物を共存させることによりオ ゾン効率を増大させる方法を提供することにあ る。

すなわち、本発明のオソン製造方法は空気等の酸素と窒素を含む混合気体を放電場の中に流通せしめ、 該放電場の中において六弗化硫茂等の窒素の辨離または活性化を促進する物質を共存させることを特徴とする。

以下に本発明の構成および原理について述べる。

本発明のオゾン製造原料としては通常空気または酸素優度を上げた空気を使用するが、純酸素 (O_z) と純窒素 (N_z) の混合気体なども使用できる。直接の原料である酸素のほかに、窒素を

設度を算出した。

$$NO + N \rightarrow O + N_z$$
 (1

この際原料 N_2 中に SF_0 を添加することにより O 原子の生成量は著しく増大し、例えば N_2 のみの原料を使用した場合において

$$(O) = 5.8 \times 10^{-10} \text{ mo } 1/\text{cm}$$
 (2)

(〔〕は 設度を表わす。)

である樹合において、原科 N_2 中にわずか 0.001 容量** の $SF_4 **$ を添加するのみで

$$(0)' = 7.8 \times 10^{-9} \text{mol}/\text{cat}$$
 (3)

となる。式(1)の関係より

$$(O) = (N) \tag{4}$$

であるから上記式(2)ないし(4)より

$$\frac{(O)'}{(O)} = \frac{(N)'}{(N)} + 154$$
 (5)

となり超くわずかな SF. の孤加によりN原子が

共存させることが本発明の特徴である。更にも う一つの特徴は六弗化硫黄(SF。)等の窒素の解 離さたは活性化を促進する物質を共存させること とである。

放電場において窒素が極く微量の六弗化硫黄と共存することにより長寿命の活性状態を作ることは例えば、WM、E、Wilson、et.al.、J、Ohem、Phys.、48、2829(1968). 等に報告されている。本発明はこれらの知識をオソン製造反応に応用したものである。すたわちNェの解離量はSF。の添加により増大する。以下に本発明の原理説明の一例として低圧マイクロ波放電における営業原子製造の例を述べる。

約数 Torr の圧力でN.分子をマイクロ波キャビテイ(マイクロ波共鳴箱)中に通して解離させ、該マイクロ波キャビテイ出口において一酸化窒素 (NO) 分子を添加する。添加した NO 分子は解離した窒素原子 (N) と反応して式(I)で示すように酸素原子 (O) を作るので、との O 原子 微度を O 原子 微定法により求めこれより N 原子

増大する。

上記式(1)において添加する、窒素の解離さたは活性化を促進する物質としては SF。以外に例えばNO、OF4、CH2 OF2、OH2 F、OF2 BF2 などが挙げられるが、この性か消火剤や冷媒として通常用いられている弗累含有化合物を使用できる。これらの化合物は、常温で気体のもののほか、放電時の温度で気体化するものも使用できか、なな時の温度で気体化するものも使用できれての場合である。これらの物質を徴量が失く上昇する。

とれらの物質の複類、添加量は目的に応じて 低々に変化させるととができる。また単独でも 組み合わせても使用できる。同様に製造条件等 は最適な結果が得られるように選択する。

上記の方法以外にオゾン製造条件を選択する ととにより、反応装置表面の少なくとも一部を 弗衆含有物質で処理するかまたは弗素含有物質 ないしその分解物を付着せしめるか、またはと

特開昭59-128203 (3)

れらの物質により被殺するか、あるいは窓面を 弗化処理した固体を反応系内に設備することに よっても、これらが極微量の弗素供給激として 充分な働きをするため窒素の解離または活性化 を促進するものとなり、オソン生成効率の著し く高い製造装置を製作することができる。

放電管整面のガラス面を利用する以外に、適当た大きさ、形状のガラス粒やガラス粉末、ガラスウール等の表面を弗柔含有物質で同様を方法により処理したものあるいは構造中にすでに弗素原子を有する例をはテフロン〔(CF₂)_n〕、非化無鉛〔(CF)_n または(C₂F)_n〕 またはこれ

成効率に対する空気に SF。を添加した場合の生成効率の比すなわち生成効率の増大率を表わし、 横軸は原料空気中の SF。健康(容量を、対数尺度)を表わす。

図より明らかをよりに、印加電圧および SF。 添加量に最適値が認められ、本実験例において は印加電圧 6 5 KV、 SF。 強度約 C 1 多のとき無 添加の場合に比べて約 3 0 多もの増大が認めら れる。

上述のように本発明の方法を使用すればオゾン生成量を装しく増大させることが可能であり、 また添加物等の種類を種々に選択することがで きるので広範な目的、用途に使用することがで きる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の方法を用いるオゾン製造実験に使用する小型の平板型オゾナイザーの一例の概略を示す断面図を表わし、

第2図は空気中の SF。 濃度とオゾン生成効率 の地大学との関係を示すグラフである。 ちの放電処理物などを反応系内に充填または設置してもよい。またこれらの装置と前述の SF。等の添加方法とを組み合わせて使用できることは勿論である。

以下に図に基づいて本発明を更に詳細に脱明する。

第1図は本発明の方法を用いるオゾン製造史 ・ 験に使用する小型の平板型オゾナイザーの一例 の概略を示す断面図である。

本装置は空気等の原料の導入口1 および反応 生成物の排出口2 を設けたガラス板 5 をガラス スペーサ 4 を挟持してガラス板 5 と平行に設置 して空間を形成し、更にガラス根 3 、 5 の外面 に交流電極板 6 、 7 を設けた構造を有する。本 装置を使用し、空気を原料として大気圧下流・ 一定で印加電圧を変化させて無声放電を行い、 空気のみによる場合と空気に SF。を添加した場合 合のオソン生成効率を比較した。結果を第2図 に示す。

図中、縦軸は空気のみによる場合のオゾン生

図中、

 1 … 導入口
 2 … 排出口
 3 … ガラス板

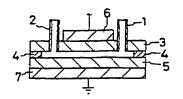
 4 … ガラススペーサ
 5 … ガラス板

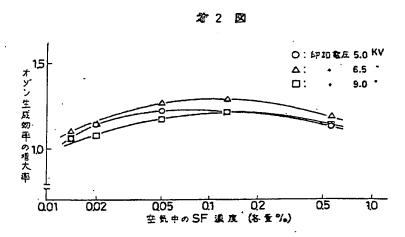
 6 … 交流電極板
 7 … 交流電極板

特許出歐人 冏 哅 幸 子

代理人 弁理士 等 使

サ (別 か1名) 27 1 图





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.